



ニッタ・デュポン株式会社

会社説明

最先端の研磨技術を、
生み出すために。

ニッタ・デュポン株式会社は、工業用ベルトのリーディングカンパニーとして高い実績を誇っているニッタ株式会社と、半導体デバイスのプロセスに不可欠な研磨用パッドのトップメーカーとして知られる、Rodel Inc. (現 DuPont)、この日米両社の共同出資によって1983年に設立。

その事業目的は、エレクトロニクス産業のキーデバイスとして重要な役割を果たすシリコンウェーハの超精密研磨システムを、日本国内はもとより広くアジア全域に提供することです。生まれながらにして、最先端技術と国際性を身につけることが運命づけられた企業ということになります。

そのため、秒単位といっても過言ではないほど凄まじいスピードで変化する時代の要求に、的確かつ迅速に対応しながら、着実にノウハウを蓄積し、情報化社会の一端を支えるハイテクノロジー企業としての信頼度を確実に高めてきました。

1992年には、半導体デバイスのプロセスに劇的な進化をもたらすことになるCMP [Chemical Mechanical Polishing (化学的機械研磨)] 技術の研磨システムを提供するに至り、揺るぎないポジションを確立。さらに、次世代の技術開発を見据え、2005年には京都府京田辺市にテクニカルセンターと京都工場を建設。そして、さらなる研磨技術の高精度化へ、私たちのチャレンジは続いていきます。

会社概要

本社所在地

日本

事業内容

■精密研磨システムの提供・半導体デバイスのCMP用消耗資材（パッド／スラリー／バックング材）の製造・販売・シリコンウェーハ／LCDガラス基板／サファイア基板／ハードディスク等の超精密平面研磨用消耗資材（パッド／スラリー／バックング材）の製造・販売

代表取締役

小森谷 和雄

設立年

1983年11月12日

URL

<https://www.nittadupont.co.jp/company/access>

オフィス情報

メインオフィス

〒6100333

京都府 京田辺市 甘南備台3-17-1